計測自動制御学会東北支部 第 287 回研究集会(2014.03.17) 資料番号 287-3

振動速度情報を用いた薄板試料の超音波イメージング

Ultrasonic Imaging of Thin Samples Using Vibration Velocity Information

○中村 充^{*},今野 和彦^{*}

Omitsuru nakamura^{*}, Kazuhiko Imano^{*}

*秋田大学 大学院工学資源学研究科

^{*}Graduate School of Engineering and Resource Science, Akita University

キーワード: 圧電振動子(Piezoelectric transducer), イメージング(Imaging), 振動速度(Vibration velocity), 薄板試料(Thin sample), 位相検波(Phase detection)

連絡先:〒010-8502秋田市手形学園町 1-1秋田大学 大学院工学資源学研究科 電気電子工学専攻今野和彦, Tel: 018-889-2490, Fax: 018-837-0406, E-mail: imanoken@ee.akita-u.ac.jp

1. はじめに

現在,超音波の使用されている分野の一つに超 音波を用いたイメージングがある.超音波を用い たイメージングは,一般に水中で超音波を対象物 に送波し,反射波もしくは透過波を受波する方法 (水浸法)が多く用いられている.水浸法は高周波 数の超音波を用いた高分解能の計測を行うこと ができるが,電子デバイスなどの対象物は水中で の計測により劣化や浸食,短絡の恐れがあるため, 測定対象物に影響の少ない空中に対象物を置い た状態でのイメージングが望ましい.しかし,音 場伝搬媒質に空気を用いた計測では,空気と固体 の音響特性インピーダンスの差から送受波効率 が悪く,また,空気中での超音波の減衰により, 高周波数の超音波は使い難いため,距離分解能は 低下する.

本研究では,空中での超音波を用いた高分解能 計測方法として,光学的手法を用いた測定対象物

の振動速度測定によるイメージング手法 1)に着目 した.この手法は、Fig.1に示すような、定電圧駆 動法²⁾を用いて,圧電振動子をその共振周期より 十分短いバースト正弦波で駆動することで発生 する, 駆動電圧波形に時間的に相似な振動速度波 形を利用する. 振動の様子は圧電振動子の音響放 射面中心部において同位相同振幅の一様な平面 波であるため,この平面波を試料に作用させ,試 料表面の振動速度をレーザドップラ振動計等を 用いて測定することで、振動速度の変化から試料 のイメージングを行うことができる.過去の報告 ^{2,3)}では、実際に水中で劣化や短絡の恐れのある電 子部品等に対する,本計測方法を用いたイメージ ングは行われていない. そのため、本研究では測 定対象物を基板材料と置き,まず,基板材料の導 電体部分の厚さに近い µm オーダの薄板試料の計 測を行う.その後,基板の表面形状のイメージン グおよび、裏面形状の計測を行う、



2. 振動速度の計測方法

本研究で用いるイメージング手法は, 試料の厚 さの変化に応じた伝搬時間の変化を測定するこ とで試料形状のイメージングを行う. また, 伝搬 時間差検出は, 振動速度波形の位相の変化から計 測を行う.

試料の厚さの変化を Δz と置き、伝搬時間差を τ とすると、試料の音速cを用いて次式で表すことができる.

$$\tau = \frac{\Delta z}{c} \tag{2-1}$$

伝搬時間の測定には,振動速度波形と参照波を 用いた同期検波による位相差を用いる.振動速度 波形 r(t)と参照波 u(t)を次式のように定義する.

$$r(t) = \begin{cases} A_r \sin(\omega_s t - \delta_s - \phi(z)) & \tau \le t \le \tau + T \\ 0 & 0 \le t < \tau, \tau + T < t \end{cases}$$
(2-2)

$$u(t) = A_u \sin(\omega_u t - \delta_u) \qquad (2-3)$$

ここで A_r は振動速度振幅, $\omega_s=2\pi f_s$ であり f_s は駆動電圧の周波数, δ_s は駆動電圧の固定位相, t は時間, $\phi(z)$ は厚さ Δz の変化による位相差, A_u は参照 波の振幅, $\omega_u=2\pi f_u$ であり f_u は参照波の周波数, δ_u は参照波の固定位相である.また検波対象信号と 参照波の初期位相差 δ は次式で与えられる.

$$\delta = \delta_{\mu} - \delta_{s} \tag{2-4}$$

振動速度波形 r(t)と参照波 u(t)の乗算を行い,周波 数を同値に設定($f_s = f_u$)することで次式が得られる.

$$r(t)u(t) = \frac{A_r A_u}{2} \left\{ \cos[\delta - \phi(z)] - \cos[2\omega_s t - \delta_u - \delta_s - \phi(z)] \right\}$$
(2-5)

また,低域フィルタを通し2ƒ。付近の周波数をカ ットすることで,次式に示すような直流成分を得 ることができる

$$r(t)u(t) = \frac{A_r A_u}{2} \cos(\delta - \phi(z)) \qquad (2-6)$$

この直流成分を位相検波出力として用い,位相と 伝搬距離の関数 $P(\delta, z)$ とする. (2-6)式において, 初期位相差 $\delta \ge 0 \ge \pi/2$ に設定したときの位相検 波出力を, P(0, z), $P(\pi/2, z)$ と置き,正弦接を求 めることで,位相差 $\phi(z)$ は次式のように表すこと ができる.

$$\phi(z) = \tan^{-1} \left[\frac{P(\pi/2, z)}{P(0, z)} \right] + n\pi \qquad (2-7)$$

位相差は 0~π/2 の間で測定が可能であるが, 1 周 期以上の位相差がある場合, nπ(n=2,4,6...)を加算 することで表される.

3. 位相検波を用いた時間差測定

位相差検出による,振動速度波形の伝搬時間差 測定における時間分解能を把握するため,駆動電 圧波形に立ち上がり遅延時間を与えた時の振動 速度波形に現れる時間変化の測定を行う.測定間 隔は 0~30 ns まで 1 ns 間隔の測定で行う.時間差 τの算出には次式を用いる.

$$\tau = \frac{\phi(z)[\text{deg}]}{f_s \times 360} \quad [\text{sec}] \tag{3-1}$$

測定結果を Fig.2 に示す.時間差測定結果におけ る分散値は 0.37 ns となり, オシロスコープの時間 分解能(2 ns)と比べ,小さな結果となった.



Fig.2 時間差測定結果

4. 薄板試料の超音波伝搬時間差測定

基板材料のイメージングを行うためには, μm オーダの厚さ変化を読み取ることが可能でなく てはならない、そのため、イメージングを行う基 礎段階として, µm オーダの薄板試料の測定を行 う. 測定対象には、アルミニウム箔試料(厚さ 0.01 mm)を用いる.アルミニウム箔試料を1枚ずつ重 ね、試料の厚さが変化したときの伝搬時間の変化 を読み取る.

4-1. 測定システム

Fig.3 に示す測定システムを用いて測定を行う. 圧電振動子の駆動条件は、振幅 250 V_{p-p},周波数1 MHz, 波数6波のバースト正弦波とする. 圧電振 動子音響放射面の中心部にアルミニウム箔を接 着させ、アルミニウム箔表面の振動速度波形を測 定し、VSA を用いて位相検波を行い、位相差から 伝搬時間の変化を算出する.



Fig.3 測定システム

4-2. 測定結果

Fig.4 に測定結果を示す. 横軸にマイクロメータ を用いた厚さの測定結果を,縦軸に伝搬時間差の 測定値を示す.アルミニウム箔1枚の厚さを0と 置き,0を通るように最小二乗法を用いて直線を 引く. 最小二乗法を用いて描いた直線の傾きから 算出したアルミニウム箔1枚当たりの伝搬時間差 は1.82 ns となった. また, マイクロメータを用い た厚さの測定値と、アルミニウムの音速⁴⁾(6260 m/s)から算出したアルミニウム箔1枚の伝搬時間 は1.80 ns となり, 差は1.1%となった. この結果 から µm オーダの試料の伝搬時間の変化を測定す ることができたと考えられる.



5. 基板試料表面形状のイメージング

基板の表面形状のイメージングを行う. 測定対 象物にはシール基板を用いる.希望のパターンを 切って使える基板であり、ユニバーサル基板上や、 回路変更の際に使用される.

5-1. 測定方法

Fig.3 に示す測定システムを用いて測定を行う. 試料部分をシール基板と置き,基板表面の振動速 度測定を行う. x-y ステージを用いてレーザを試 料表面で走査させ、振動速度の分布図を測定する. 振動速度分布図において伝搬時間の変化を読み 取ることで,厚さの変化を計測し,その値をプロ ットすることで、試料表面形状の画像を取得する. 試料の接着にはサリチル酸フェニルを用いる. 側 定時の圧電振動子の駆動条件は、振幅 250 Vn-n, 周波数1MHz,波数6波のバースト正弦波とする. Fig.5 に測定対象試料を示す. 基板の材料はガラス 繊維にエポキシ樹脂を含浸させたものである. 導 電体部分の材料は、銅箔を加熱処理したものであ り、銅箔表面は下地ニッケルに金メッキ仕上げさ れている. それぞれの材料の厚さは、ガラスエポ キシが 0.1 mm, 銅箔が 32 µm, 金メッキが 3 µm

である. 銅箔部分はアルファベットで「y」と書 かれており, アルファベット部分の縦×横の寸法 は 2.3 mm×2.2 mm である. 測定範囲は, アルフ ァベットが中心になるように 2.6 mm×2.6 mm と 設定し, 0.1 mm 間隔でレーザを走査させ, 27× 27=729 点の測定を行う.



(a) シール基板の外形



Fig.5 測定対象試料

5-2. 測定結果

Fig.6 にイメージング結果を示す. 測定結果において, 銅箔部分とガラスエポキシ部分の時間差の 平均は 13.3 ns となり, 銅箔部分の厚さと音速⁴⁾ から算出した値との差は 53.8%となった. 測定値 と計算値の誤差が生じた要因として以下の3点が 考えられる.

試料の特性

基板材料がガラス繊維にエポキシ樹脂を含浸 させたものであり,音響特性が一様でなかったた めだと考えられる.

②接着層の影響

今回, 試料と圧電振動子の音響接合剤としてサ リチル酸フェニルを使用した. 接着層の厚さは約 5 μm であり, サリチル酸フェニルの音速 2700 m/s⁵⁾から,時間として 1.85 ns の影響があったと考 えられる.

③レーザのスポット径

レーザ光が銅箔とガラスエポキシを同時に測 定している点があるため,銅箔の縁の部分がなま っているような画像が取得されたと考えられる.



6. 試料裏面の形状の計測

6-1. 測定方法

Fig.3 に示す測定システムを用いて測定を行う. 圧電振動子の駆動条件は,振幅 250 V_{PP},周波数1 MHz,波数 6 波のバースト正弦波とする.Fig.7 に測定対象試料を示す.銅箔側を圧電振動子に接 着させ,裏面の振動速度を測定する.試料の銅箔 のない部分は接着層で満たされるようにする.銅 箔側を表面としたとき,表面と裏面の形状を,レ ーザ変位計を用いて測定した結果をFig.8 に示す. 銅箔側からは表面形状の変化を測定することが できるが,ガラスエポキシ側からは表面形状の変 化を測定することができないことが分かる.測定 範囲は,レーザを銅箔のない部分を通るように x 軸方向に走査させ,0 mm~6.0 mm まで 0.1 mm 間 隔で測定する.測定結果は時間差として表す.







6-2. 測定結果

測定結果をFig.9に示す.今回の測定において, 銅箔のない部分は接着層(サリチル酸フェニル)で 満たされている. そのため, 振動速度波形に表れ る時間差は 35 μm の厚さの銅箔と, 35 μm の厚さ のサリチル酸フェニルを伝搬媒質として超音波 が伝搬する時間差である.二つの材料の音速^{4,5)} から,時間差を算出すると,振動速度波形に表れ る時間差は 5.5 ns となる. また, 測定結果から, 銅箔のある部分の時間分布の平均値(時間)と、銅 箔のない部分の時間分布の平均値(時間)の差(時 間差)を測定値から算出すると、5.3 ns となった. 音速から算出した値と実験による測定値を比較 すると、差は 3.6%となり、表面からは分からな い裏面の形状の測定において、銅の音速を当ては めて考えると、5 µm 以下の厚さ変化の測定が可能 になると考えられる.



7. おわりに

本研究では基板のイメージングを目的とし,基板 の表面形状と裏面形状の計測が可能であることを示 すことができた.今後の課題として,裏面形状の画 像化,より薄い試料の伝搬時間測定等が挙げられる. 《参考文献》

- 1) 今野和彦: "特開 2012-122860「イメージング 方法およびイメージング装置」", (2010)
- 2) 今野和彦,佐藤博仁: "振動速度情報を用いた 超音波イメージングの一方法"素材物性学雑 誌, Vol. 25, No.1/2, (2013)
- 3) 吉田翔,今野和彦: "振動速度を用いた超音波 計測およびイメージングに関する研究",平成 25年東北地区若手研究者研究発表会「音・光・ 電波・エネルギー・システムとその応用」講 演論文集,pp.11-12,(2013)
- 4) 超音波便覧編集委員会: "超音波便覧", 丸善株 式会社, pp.734-725.1319, (1999)
- 5) 荒川元孝, 櫛引淳一: "バルク超音波パルスを 用いた音速測定における接着層の影響の補正" 信学技法 US 101, pp.15-22, (2001)